1/1

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

09-228070

(43)Date of publication of application: 02.09.1997

(51)Int.Cl.

C23C 28/00

C22C 19/00

C23C 4/06

C23C 4/10

C23C 4/18

(21)Application number: 08-039187

(71)Applicant: MITSUBISHI HEAVY IND LTD

SUMITOMO METAL IND LTD

TOCALO CO LTD

(22)Date of filing:

27.02.1996

(72)Inventor: ITANO SHIGEO

SHIGEMURA SADATO

PASUI TOYOAKI

UENO SHIZUAKI

YAMAMOTO YASUHIRO

HATTORI TAKESHI

UCHIDA JUNICHI

HARADA YOSHIO

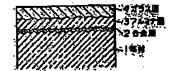
TANI KAZUMI

(54) CORROSION RESISTANT MATERIAL AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a material capable of maintaining its corrosion resistance over a long period even under highly corrosive circumstances and also to provide the production of the material.

SOLUTION: In this production, an alloy which is an Ni base alloy or MCrAIX alloy (wherein: M is Ni or Co; and X is at least one element selected from Y, Hf, Ce, La, Si, Ta and Pi) and has both high adhesion to a substrate 1 consisting of a steel based material and high corrosion resistance, is thermally sprayed on the substrate 1 by using a thermal plasma spraying method to form an alloy layer 2 on the substrate 1. Then, alumina is thermally sprayed on the alloy layer 2 by using a thermal plasma spraying method to form an alumina layer 3 on the alloy layer 2, and also, glass is thermally sprayed on the alumina layer 3 by using a thermal plasma spraying method while heating the alumina layer 3 to 200 to 400° C to form a glass layer 4 on the alumina layer 3 and, thereafter, the temp. of the glass layer 4 is maintained at a level equal to or higher than the softening point of the glass for a prescribed period of time.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.09.1998

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出頭公院番号

特開平9-228070

(43)公開日 平成9年(1997)9月2日

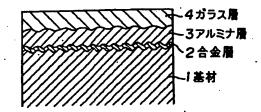
(51) Int.CL		識別配号	庁内整理番号	FI		•	技術表示箇所
	29/00 19/00		•	C23C 2	28/00	;	В
C22C				C22C 1	9/00	Z	
C23C	4/06			C 2 3 C	4/06		
	4/10	•			4/10		
	4/18	•			4/18		
	,	•		农협查書	水館未	前求項の数6	OL (全 6 頁)
(21)出闢書号		特閣平8-39187		(71)出職人	0000082	006208	
4-17 ELEVE					EDE	C菜株式会社	
(22)出期日		平成8年(1996)2月27日		1	東京都	「代田区丸の内	二丁目5番1号
				(71)出版人	0000021	18	
				İ	住友全	《工業株式会社	
				1			反4丁目5 #33号
				(71)出版人			
				1		中央文会社	
					兵庫県7	明尸市采舞区家	江北町4丁目13番4
		•			## ***********************************	W	(M o #1)
				(74) (09)	开垻工	光石侵第	(外2名)
		•					
				1		•	最終頁に使く

(54) 【発明の名称】 耐食性材料及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 脳食性の高い環境下でも長期間にわたって耐食性を維持することができる耐食性材料及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 鉄鋼系材料からなる基材1 に対して高密替性を有すると共に高耐食性を有する合金(Ni 基合金またはMCrAl X合金(MはNi またはCo, XはY, Hf, Ce, La, Si, Ta, Ptのうちの少なくとも1 種類))を基材1 に熱プラズマ溶射法で溶射して基材1上に合金層2を設けた後、合金層2にアルミナを熱プラズマ溶射法で溶射して合金層2上にアルミナ層3を設け、アルミナ層3を200~400でに加熱しながらアルミナ層3上にガラスを熱プラズマ溶射法で溶射してアルミナ層3上にガラス層4を設けた後、ガラス層4を当致ガラスの軟化点以上の温度で所定時間保持する。



【特許請求の範囲】

【論求項1】 基材と、

前記基材上に設けられ、当改基材に対して高密着性を有すると共に高耐食性を有する合金層と、

前記合金層上に設けられるアルミナ層と、

前記アルミナ暦上に設けられるガラス暦とを備えてなる ととを特徴とする耐食性材料。

【請求項2】 前配合金層がNi基合金またはMCrAIX合金(但し、MはNiまたはCo、XはY, Hf, Ce, La, Si, Ta, Ptのうちの少なくとも1種 10類)からなるととを特徴とする請求項1に記載の耐食性材料。

【請求項3】 基材に対して高密着性を有すると共に高耐食性を有する合金を上記基材に熱ブラズマ溶射法で溶射して当該基材上に合金層を設けた後、当該合金層にアルミナを熱ブラズマ溶射法で溶射して当該合金層上にアルミナ層を設け、当該アルミナ層にガラスを熱ブラズマ溶射法で溶射して当該アルミナ層上にガラス層を設けることを特徴とする耐食性材料の製造方法。

【請求項4】 前記アルミナ層上に前記ガラス層を設け 20 る際、前記アルミナ層を200~400℃の温度に加熱しながら前記ガラスを上記アルミナ層上に溶射することを特徴とする請求項3に記載の耐食性材料の製造方法。 【請求項5】 前記アルミナ層上に前記ガラス層を設けた後、当該ガラス層を前記ガラスの軟化温度以上に加熱することを特徴とする請求項3または4に記載の耐食性材料の製造方法。

【請求項8】 前記合金がNi基合金またはMCrAl X合金(但し、MはNiまたはCo、XはY, Hf. C e. La. Si, Ta. Ptのうちの少なくとも1種 類)であることを特徴とする請求項3から5のいずれか に配載の耐食性材料の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、酸性、塩基性、酸化性、還元性などを有する水溶液や海水、下水などの処理を行う設備などに適用される耐食性材料及びその製造方法に関し、特に、溶融塩めっきを施すめっき槽や、溶配塩めっきの流された材料を搬送するロールなどのような溶配塩処理設備に用いられる材料に適用すると有効で 40 ある。

[0002]

【従来の技術】自動車用、土木・建築用視造部材、家電製品などでは、耐食性、溶接性、塗装性などに優れた装面処理鋼板の需要が急速に拡大している。このような表面処理鋼板では、溶融亜鉛めっき、電気亜鉛めっき、溶融アルミニウムめっきなどを施したものが主流となっている。最近では、これら亜鉛やアルミニウムなどのめっきに比較してさらに高耐食性を有する溶融塩を用いた合金めっきが開発されつつある。

【0003】溶融塩めっきは、一般的にハロゲン化物含有電解質を用いて行われている。このため、このような溶融塩めっきを施す設備では、ハロゲン化物に対して耐食性や耐熱性などを有するポリイミド樹脂からなる強度やシート状の成形品をめっき精や電極部などに設けるようにしている。また、このような溶酸塩めっきの施された網板を搬送するロールなどの部材では、耐摩耗性を考慮してアルミナ溶射が施され、さらに、防食目的でガラス系材料などによる對孔処理が施されている。

【0004】つまり、溶融塩めっきを施す股値では、例えば、図2(a)に示すように、めっき槽11の内面にポリイミド樹脂製のシート12を貼り付けることにより、めっき槽11の内面の溶融塩による腐食などを上配シート12で防ぐようにしたり、図2(b)に示すように、溶融塩めっきの施された網板を搬送するロール13の外周面にアルミナからなる被験14をブラズマ溶射法で設けてロール13の耐摩耗性を改善すると共に、上記被膜14の表面にガラス系のシーリング材15を裏空シーリング法や大気シーリング法などで設けて上記被膜14の耐食性を改善しているのである。

(0005)

(発明が解決しようとする課題)前述したような処理を 施した治験塩処理設備の材料には、次のような問題があ った。

(1)金膜形成材料

①基材が浴接構造物などであると、均一な塗布が困難であり、原厚に大きなパラツキが生じてしまう。

の原原が比較的薄いので、疵などを生じると基材表面が 容易に露出してしまう。

【0008】(2)シート貼付材料

○基材が複雑形状物などであると、均一な貼り付けが困。 軽となってしまう。

のシート間の継ぎ目から浴勘塩が浸入しやすく、長期間 にわたる耐食性の維持が困難である。

【0007】(3)アルミナ被膜及びガラス系シーリング材適用材料

40 溶射法により被膜内に必ず形成されてしまう像細な気孔を封じるようにシーリング材を当該被膜表面に含浸させているものの、当該シーリング材は、上記被膜の表面近傍の気孔しか浸透せず、上記被膜の内部の気孔(クローズドボア)に浸透しないため、当該被膜の表面近傍の気孔のみ封じている。また、シーリング材に用いられている溶媒が乾燥時に蒸発することにより、被膜の気孔とシーリング材との間にわずかな隙間が生じてしまう。このため、被膜表面のわずかな摩耗でも、シーリング材による防食効果が着しく低下してしまうので、短期間で使用50 不能となりやすかった。

【0008】 このような問題は、溶融塩処理設備に適用される材料に限らず、酸性、塩基性、酸化性、凝元性などを有する水溶液や海水、下水などのように腐食性の高い環境で用いられる設備の材料などであれば、上述と問様に起こり得ることである。このようなことから、本発明は、腐食性の高い環境下でも長期間にわたって耐食性を維持することができる耐食性材料及びその製造方法を提供することを目的とした。

[0009]

【課題を解決するための手段】前述した課題を解決する 10 ための、本発明による耐食性材料は、基材と、前記基材上に設けられ、当該基材に対して高密着性を有すると共に高耐食性を有する合金層と、前配合金層上に設けられるアルミナ層と、前配アルミナ層上に設けられるガラス層とを備えてなることを特徴とする。

【0010】上述した耐食性材料においては、前配合金 層がNi基合金またはMCrAlX合金(但し、MはN iまたはCo、XはY, Hf, Ce, La, Si, T a, Ptのうちの少なくとも1種類)からなることを特 徴とする。

【0011】また、前述した課題を解決するための、本 発明による耐食性材料の製造方法は、基材に対して高密 着性を有すると共に高耐食性を有する合金を上記基材に 熱プラズマ溶射法で溶射して当該基材上に合金層を設け た後、当該合金層にアルミナを熱プラズマ溶射法で溶射 して当該合金層上にアルミナ層を設け、当該アルミナ層 にガラスを熱プラズマ溶射法で溶射して当該アルミナ層 にガラスを熱プラズマ溶射法で溶射して当該アルミナ層 上にガラス層を設けることを特徴とする。

[0012]上述した耐食性材料の製造方法においては、前配アルミナ層上に前配ガラス層を設ける際、前配 30 アルミナ層を200~400℃の温度に加熱しながら前配ガラスを上記アルミナ層上に溶射することを特徴とする。

【0013】上述した耐食性材料の製造方法においては、前配アルミナ層上に前配ガラス層を設けた後、当該ガラス層を前配ガラスの軟化温度以上に加熱することを特徴とする。

【0014】上述した耐食性材料の製造方法においては、前配合金がNi基合金またはMCrAIX合金(但し、MはNiまたはCo、XはY、Hf. Ce. La. Si, Ta, Ptのうちの少なくとも1種類)であることを特徴とする。

[0015]

【発明の実施の形態】本発明による耐食性材料及びその 製造方法の実施の形態を図】を用いて説明する。なお、 図】は、その材料の構成を表す模式断面図である。

【0018】図1に示すように、鉄鋼系材料からなる基材1上には、当該基材1に対して高密着性を有すると共に高耐食性を有する合金層2が設けられている。合金層2上には、耐食性および電気絶縁性に優れたアルミナ層

3が設けられている。アルミナ層3上には、耐食性、電気絶縁性および耐摩耗性に優れたガラス層4が設けられている。

【0017】つまり、基材1の表面に第一層として合金 層2、第二層としてアルミナ層3、第三層としてガラス 層4を設けることにより、電気絶縁性、耐食性、耐摩耗性を有する材料を積層した構造としたのである。合金層 2は、基材1との密着性に優れている。アルミナ層3は、溶融塩、ハロゲン化物およびこれらの塩の加水分解によって生成する強酸に対する耐食性に優れると共に、電気絶縁性に優れている。ガラス層4は、アルミナ層3に存在するごく微小、微量の気孔から浸透する調食媒体の浸入に対する耐食性に優れると共に、電気絶縁性に優れている。

【0019】とこで、各層についてさらに詳細に説明す る。合金層2は、基材1との密着性の向上を図るもので あり、Ni基合金またはMCrAlX合金(但し、Mは NisktCo, Xty, Hf, Ce, La. Si, T a、Ptのうちの少なくとも1種類) からなる。Ni 基 合金としては、NiCr (Ni:20~80wt%、C. r:80~20wt%) が汎用的である。 この組成とし・ ては、標準的な80wt%Ni-20wt%Crが多. い。さらなる密着性および耐食性向上を図る場合には、 MCrAlX合金が適している。その組成も多くのもの から遺定できるが、本発明の目的には、Cェ:5~70 wt%、Al:1~29wt%、M成分ではNi:1~ 75wt%、Co:1~60wt%、X成分では0.1. ~3w1%の範囲とした合金が好通である。また、膜厚 としては、20~100μmが実用的である。20μm 以下では、皮膜の安定性に欠けてしまう。また、この層 の目的は密着性確保のためであり、あまり厚くするとコ ストアップ要因になり不経済であるため、上限を100 μπとしたが、その制限は特にない。

【0020】アルミナ暦3は、基材1の環境からの防食を図ると共化、ガラス暦4との銀和性がよく、さら化電気絶縁性を有している。とのアルミナ暦3は、性能上高純度が好ましく、溶射用として通常使用されている中で最も高い純度のものを使用するとよく、実用的には98%以上が好ましい。腹厚としては、電気絶縁性と耐食性を目的とするため、50μmや散百μmが適している。50μm以下では、皮膜の安定性化欠けてしまう。上限は200μm程度であるとより好ましい。なぜなら、アルミナ暦3が余り厚いと、熱彫張差により割れや剝離の

問題を生じる可能性があるからである。また、使用中の 溶胎塩の浸透や洗浄時の洗浄液の浸透防止のためには最 密性が重要である。このため、アルミナ層3の溶射用粉末は、平均粒径が小さく、粉度分布範囲の狭いものが好ましいものの、溶射条件によっては、その制限は特に受けない。溶射法としては、大気中での実施が一般的であるが、緻密性をより向上させる場合には、減圧(低圧)溶射による方法を適用するとよい。

【0021】ガラス層4は、アルミナ層3と同様に電気 絶縁性を有すると共に、無気孔であり耐食性に優れてい 10 る。さらに、比較的硬い皮質であり、耐摩耗性にも優れ ている。このガラス層4は、従来用いられていたガラス 材料と異なり、溶射後のガラス層4の熱彫張係数が基材 1の熱比張係数に近い材料を使用する。また、溶射前の アルミナ層3などの加熱を従来の温度(800~750 ℃) までにすることなく200℃~400℃の加熱温度 にとどめることにより、作業性のよい環境、即ち、低温 度で溶射を行いながらも、アルミナ層3との密着性を向 上させることができると共に、気孔や割れのない緻密で 沿らかな皮膜を得ることができる。裕射方法としては、 多くのプロセスから選定できるが、熱プラズマ溶射法が 最適である。上記加熱温度を200℃~400℃として 熱プラズマ溶射を行えば、ガラス層4をほとんど無気孔 とすることができるが、さらに安全性を考慮して、溶射 後にガラス層4を当散ガラスの軟化温度以上に加熱すれ は、完全な無気孔被膜とすることができる。

【0022】また、ガラス層4は、溶射時及び使用時において割れや剥離を起こさないことが必須条件であると共化、気孔からの腐食性物質の浸透防止のために無気孔であることが要求される。このため、ガラス層4の材料 30としては、比較的低温で溶射が可能であり、溶射中や溶射後の冷却時、使用時などに割れや剝離を生じないものから選定する必要がある。そこで、下記のようなガラス材料を用いることとした。

の触やアルカリに比較的強く、基材である網との熱彫領 係数が近似した材料、例えば、40~50 w t % S i O *を主成分とし、これにB,O, L i O, A l 2O,その 他保量の酸化物を添加したガラス材料。

②上記のよりさらに耐酸性、耐アルカリ性を向上させるため、SiO,を65~75wt%とし、他の成分をのと同様にしたガラス材料。

なお、耐食性向上を図るため、Na,Oは含有されていない方がよい。 このような上記ののガラス材料は融点が約580℃、熱膨張係数が12.7×10-1であり、上記ののガラス材料は、融点が620℃、熱膨張係数が12.8×10-1である。

【0023】ガラス層4の膜厚は、耐摩耗性及びアルミ ズマガス:Ar. H₂)で約100μm溶射した後、サ カ層3の気孔のシーリングを目的とするため、数十μm ワイトアルミナ(純度99.8%、平均位径20μm 〜数百μmが適している。膜厚があまり薄いと(数十μ を上述と同様に熱ブラズマ溶射法により100μm溶 m以下)、溶射層に気孔などの欠陥を発生させたり、溶 50 し、88w t % SiO₂を主成分としてB₂O₃. Li

射後の表面の平滑性が低下してしまうなどの問題を生じてしまう。また、あまり厚いと(数百µ四以上)、溶射時の凝固や冷却の際に割れを生じたりしてしまう。従来の溶射は、溶射材料の融点付近まで基材1などを加騰して行っているが、本発明の溶射は、熱プラズマ溶射プロセスを採用するため、加熱温度が200~400℃で十分である。このため、アルミナ層3にガラスの溶射液液が衝突すると同時に溶融したガラス破膜が形成されるようになる。さらに、ガラス層4を炭化水素/酸素の燃焼フレームや電気炉などでガラス材料の軟化温度以上に加騰することで気孔が消滅するようになる。

6

【0024】溶散塩処理設備は、通常の操業時には溶融 塩中に水分を含んでいないため、その様成部材が腐食す ることはほとんどないが、運転後の洗浄(主として水に よる洗浄)を行うと、この時の水と構成部材などに付着 **経問している治融塩とが反応して多量の水素酸、例え** は、HC1、HF、HBr、HIなどが発生してしま い、様成部材の腐食が進行してしまう。しかしながら、 本発明による耐食性材料を溶融塩処理設備の構成部材に 適用すれば、上述したような環境においても水素酸が基 材まで浸透するととはなく、長期間にわたって安定した 操業が可能となる。なお、溶融塩処理設備とは、溶融塩 と接触する可能性がある股偏のととであり、その主な構 成部材としては、各種ロール、処理容器、浴動塩糖環用 配管、ポンプなどが挙げられる。また、このような溶験 塩処理設備に限らず、酸性、塩基性、酸化性、湿元性な どを有する水溶液や海水、下水などの処理を行う設備な どにも適用することができる。

[0025]

【実施例】本発明による耐食性材料及びその製造方法の 実施例を以下に示す。

· 実施例 1

(1)耐食性材料の製造

①供試体A

基材にSS400を用いて80%Ni-20%Crの合金を熱プラズマ溶射装置(プラズマガス:Ar, H₁)で約75μm溶射した後、ホワイトアルミナ (純度99.8%、平均粒径20μm)を上述と同様に熱プラズマ溶射法により150μm溶射し、45wt%SiO,を主成分としてB,O,、LiO,、CaO, SrO, A1,O,、TiO, MgOなどの他の酸化物を含んだガラス材料を150μm溶射した。なお、このガラス溶射の際のアルミナ層などの加熱温度は約300℃とした。【0028】の供以体B基材にSS400を用いて22%Cr-10%Al-1%Y-残Niよりなる合金を熱プラズマ溶射装置(プラズマガス:Ar, H₁)で約100μm溶射した後、ホワイトアルミナ (純度99.8%、平均粒径20μm)を上述と同様に熱プラズマ溶射法により100μm溶射

O., CaO, SrO, Al,O., TiO., MgOなどの他の酸化物を含んだガラス材料を100μ皿溶射した。なお、このガラス溶射の際のアルミナ層などの知熱温度は約400℃とし、溶射後に720℃で1時間の加熱を行った。

{0027} ③供試体C

益材 (SS400) 化ピスマレイミド樹脂を100μm コーティングした。

の供試体 D

益材 (SS400) 化ピスマレイミド樹脂を100μm 10コーティングした後、ホワイトアルミナ (純皮98%、*

* 平均粒径25 μm) を大気ブラズマ溶射法により200 μm溶射した。

なお、各供試体A~Dの形状は、直径20mm、長さ200mm、先端を半径10mmの球面状のものとした。 【0028】(2)試験方法

A 1 C 1,を主成分とする溶融塩中に200℃で16時間浸漬した後に沸騰水中に8時間浸漬することを繰り返し、各供試体の表面の外板状況を観察した。その結果を表1に示す。

[0029]

【表1】

负 数件	結 果
^	20回後り返しても異常なし
В	20回線り返しても異常なじ
-с	-1回目で表層が約7.0%(面積比)剝離した" …
D	2回目で赤崎が約3.0%(面積比)発生し、一部に取れを生じたり

備者:1) 複脂が部分的に溶出して基材まで腐食液が侵入

【0030】(3) 結果

表1からわかるように、供試体Cは、1回目で表層が面積比で約70%剥離してしまい、供試体Dは、2回目で 赤緋が面積比で約30%発生し、一部皮膜化膨わ現象が 認められた。これに対し、供試体A、Bは、20回繰り 返しても、皮膜の損傷が全く認められなかった。

【0031】·実施例2

溶融塩処理設備のシールロールの表面(SS400)に 前途した実施例1の供試体A、Bと同様な処理を施し た。すなわち、前述した供試体Aと同様な処理を施した シールロールと、前述した供試体Bと同様な処理を施し たシールロールとを実機に取り付け、約1ヶ月間にわたって実際に用いた。期間中、水洗を5回行った。その結果、ロールの表面は損傷が全くなく、解板の接触などによっても譲り傷などの不具合を生じることがなかった。 【0032】

(発明の効果)本発明の耐食性材料によれば、腐食性の高い環境下でも長期間にわたって耐食性を維持すること※

20%ができる。このため、例えば、溶酸塩処理設備などのような腐食性の高い物質に晒される設備の構成部材に適用すれば、長期間にわたって安定した操業が可能となるので、稼働効率の向上や保守点検作業の削減などを図ることができ、コスト低減を図ることができる。

[0033]また、本発明の耐食性材料の製造方法によれば、上述したような効果の得られる耐食性材料を容易に製造することができる。

【図面の簡単な説明】

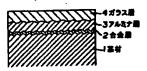
【図1】本発明による耐食性材料の構成を表す模式断面 0 図である。

【図2】従来の耐食性材料の構成を表す模式断面図であ

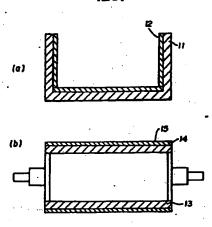
【符号の説明】

- 1 基材
- 2 合金層
- 3 アルミナ層
- 4 ガラス層

【図1】



[図2]



フロントページの続き

(72)発明者 板野 重夫

広島県広島市西区観音新町四丁目6番22号

三菱重工業株式会社広島研究所内

(72)発明者 重村 貞人

広島県広島市西区観音新町四丁目6番22号

三菱重工業株式会社広島研究所内

(72)発明者 安井 豊明

広島県広島市西区観音新町四丁目6番22号

三菱重工業株式会社広島研究所内

(72)発明者 上野 静昭

広島県広島市西区観音新町四丁目6番22号

三菱重工業株式会社広島製作所内

(72)発明者 山本 康博

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

住友金属工業株式会社内

(72)発明者 . 服部 武

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

住友金属工業株式会社内

(72)発明者 内田 淳一

大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号

住友金属工業株式会社内

(72)発明者 原田 良夫

兵庫県神戸市東灘区深江北町四丁目13番4

号 トーカロ株式会社内

(72)発明者 谷 和美

兵庫県神戸市東灘区深江北町四丁目13番4

号 トーカロ株式会社内

```
【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
(部門区分】第3部門第4区分
(発行日】平成11年(1999)8月31日
```

```
【公開番号】特開平9-228070
【公開日】平成9年(1997)9月2日
【年通号数】公開特許公報9-2281
【出願番号】特顯平8-39187
【国際特許分類第8版】
C3C 28/00
C2C 19/00
```

C2X 19/00 C2X 4/06 4/10 4/18 (F I] C2X 28/00 C2X 19/00

C23C 4/06 4/10

4/18

【手統補正書】

【提出日】平成10年9月8日

【手統補正1】

【補正対象書類名】 明細書

【補正対象項目名】0020

【補正方法】変更

【補正内容】

【0020】アルミナ暦3は、基材1の環境からの防食を図ると共化、ガラス層4との銀和性がよく、さらに電気絶縁性を有している。とのアルミナ暦3は、性能上高純度が好ましく、溶射用として通常使用されている中で最も高い純度のものを使用するとよく、実用的には98%以上が好ましい。 殿厚としては、電気絶縁性と耐食性

を目的とするため、50μm~数百μmが適している。50μm以下では、皮膜の安定性に欠けてしまう。上限は200μm程度であるとより好ましい。なぜなら、アルミナ層3が余り厚いと、熱彫要差により割れや剝離の問題を生じる可能性があるからである。また、使用中の密啟塩の浸透や洗浄時の洗浄液の浸透防止のためには観密性が重要である。このため、アルミナ層3の溶射用粉末は、平均粒径が小さく、粒度分布範囲の狭いものが好ましいものの、溶射条件によっては、その制限は特に受けない。溶射法としては、大気中での実施が一般的であるが、緻密性をより向上させる場合には、減圧(低圧)溶射による方法を適用するとよい。